

บทที่ 3

วัสดุ อุปกรณ์ และ วิธีการทดลอง

ในงานวิจัยนี้ได้ปลูกวิสเกอร์โมลิบดีนัมไดรอกไซด์ (MoO_3 , whisker) โดยวิธี ปลูกผลึกจากสถานะไอ (growth from vapor) ตรวจสอบโครงสร้างของวิสเกอร์ที่เตรียมได้โดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (x-ray diffraction method, XRD) ตรวจสอบธาตุที่เป็นองค์ประกอบด้วยวิธี Energy dispersive spectrometry (EDS) และหาค่า energy gap จาก UV – visible transmission spectrometry จากนั้นจึงนำวิสเกอร์ไปติดขั้วไฟฟ้าเพื่อวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของวิสเกอร์ และสังเกตการตอบสนองกับไอของเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl-alcohol, ethanol) และไอของอะซิโตน (Acetone) จากความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเมื่อได้รับก๊าซ

3.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกวิสเกอร์โมลิบดีนัมไดรอกไซด์

1) ผงโมลิบดีนัมไดรอกไซด์

ผงโมลิบดีนัมไดรอกไซด์ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นของบริษัท Fluka Chemical ความบริสุทธิ์ 99.9 % จากประเทศเยอรมัน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 2

2) เครื่องชั่งสาร

เครื่องชั่งสารที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นของบริษัท A & D ผลิตในประเทศญี่ปุ่น model FX-40 CJ Jewelry balance ความละเอียด 0.1 mg พิกัดน้ำหนัก 41 กรัม ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 1

3) ครกบดสาร

ครกบดสารจากบริษัท Retsch จากประเทศเยอรมันทำจาก Brazilian agate ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 3

4) เป้าอัดเม็ดสาร

ทำจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 4

5) เครื่องอัดแรงดันไฮโดรลิก TMC model HP-60

เครื่องอัดแรงดันไฮโดรลิกเป็นของบริษัท TMC model HP-60 ผลิตในประเทศไทย

แรงอัดสูงสุด 60 ตันต่อตารางนิ้ว (9300 kg/cm^2) ดังแสดงในรูปที่ 3.2

6) เตาเผาสาร

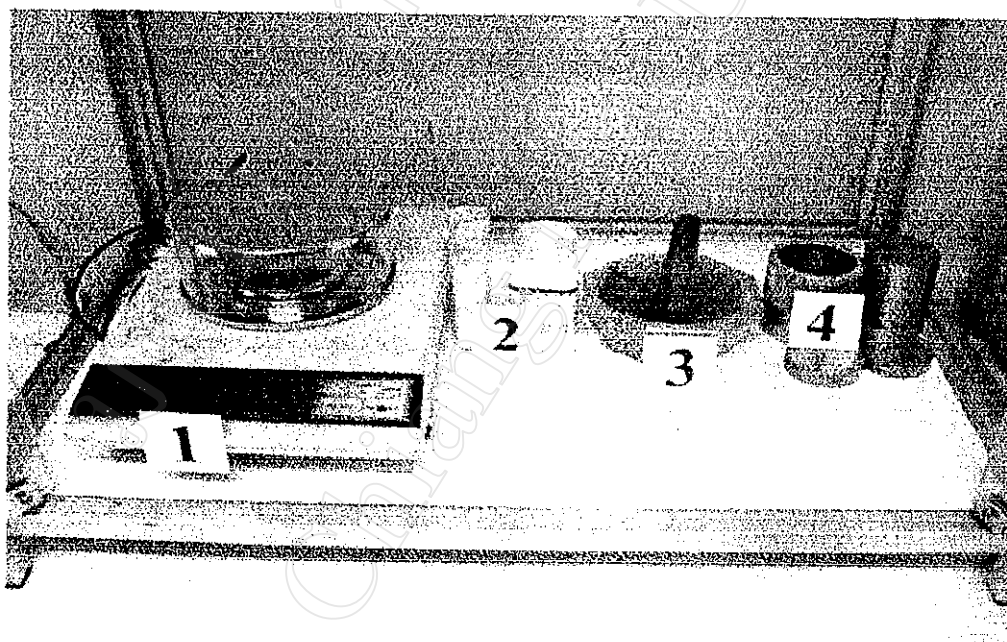
เตาเผาสารไฟฟ้าที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบท่อแนวนอนของบริษัท Lenton จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา Model 3858 ขนาดท่อเตาเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.6 cm ยาว 125 cm อุณหภูมิสูงสุด 1200°C ใช้ controller ของ บริษัท Eurotherm ดังแสดงในรูปที่ 3.3

7) Thermocouple

Thermocouple type K ของบริษัท Omega ดังแสดงในรูปที่ 3.4 หมายเลข 2

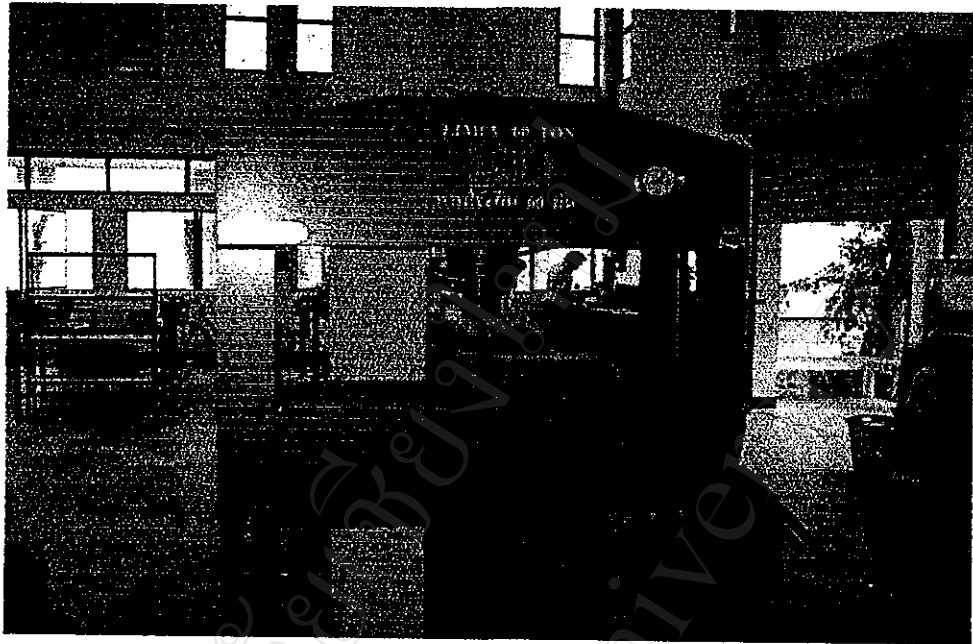
8) Digital thermometer

Digital thermometer ของบริษัท Omega Model 871A ดังแสดงในรูปที่ 3.4 หมายเลข 1

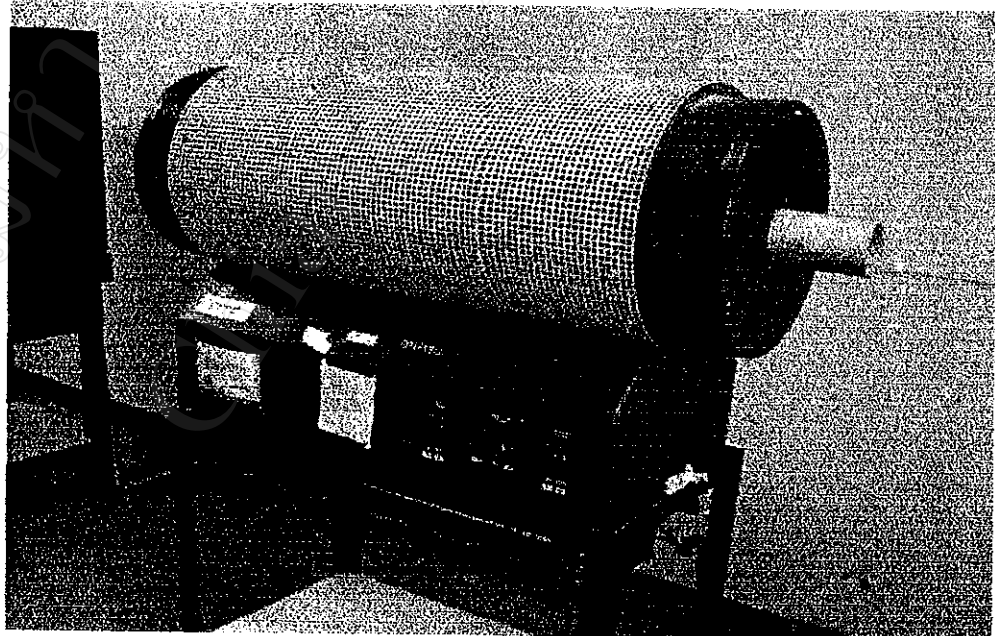


รูปที่ 3.1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมวิสเกอร์ MoO_3

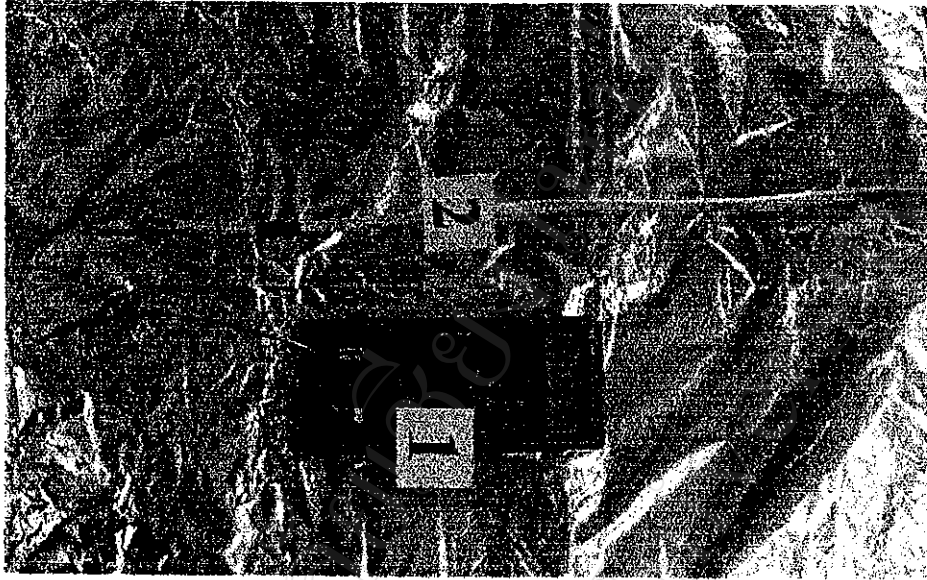
1. เครื่องชั่งสาร 2. ผง MoO_3 3. ครอบบดสาร 4. เตาอัดเม็ดสาร



รูปที่ 3.2 เครื่องอัดแรงดันไฮดรอลิก



รูปที่ 3.3 เตาเผาสาร



รูปที่ 3.4 อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิของเตาเผา

1. Digital thermometer 2. thermocouple type K

3.1.2 กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการสังเกตลักษณะพื้นผิวและวัดขนาดของวิสเกอร์

1) กล้อง Metallurgical microscope

กล้อง Metallurgical microscope ที่ใช้เป็นของบริษัท Olympus Optical ผลิตในประเทศญี่ปุ่น model BHM-122B/133B ใช้ในการสังเกตลักษณะพื้นผิวของวิสเกอร์และสามารถถ่ายภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่ติดไว้ด้านบน ดังแสดงในรูปที่ 3.5

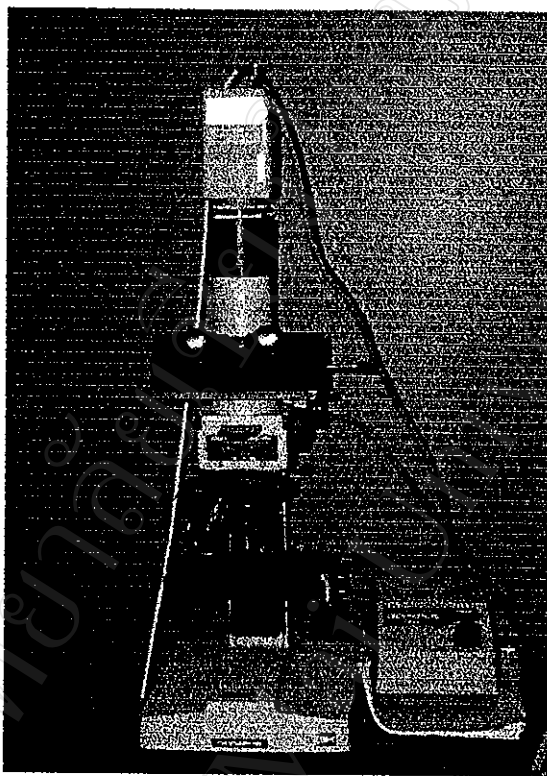
2) กล้อง Zoom stereo microscope

กล้อง Zoom stereo microscope เป็นของบริษัท Olympus Optical ผลิตในประเทศญี่ปุ่น model C-011 กำลังขยายสูงสุด 40 เท่า ใช้ในการวัดขนาดวิสเกอร์และติดขั้วไฟฟ้าให้กับวิสเกอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3.6

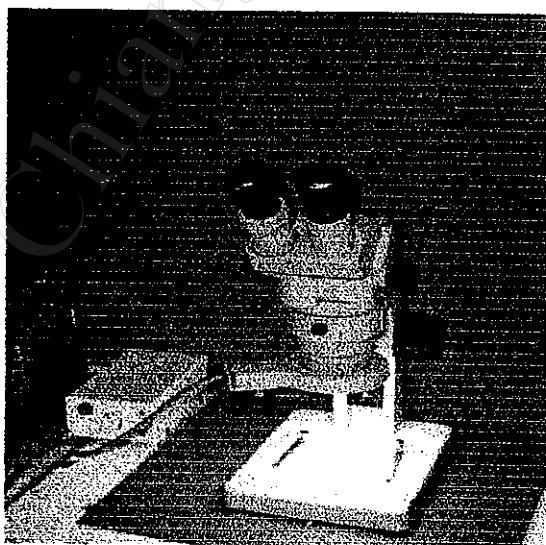
3) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope: SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริษัท JEOL จากประเทศเยอรมัน model 840A ใช้ในการสังเกตลักษณะพื้นผิวของวิสเกอร์และใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

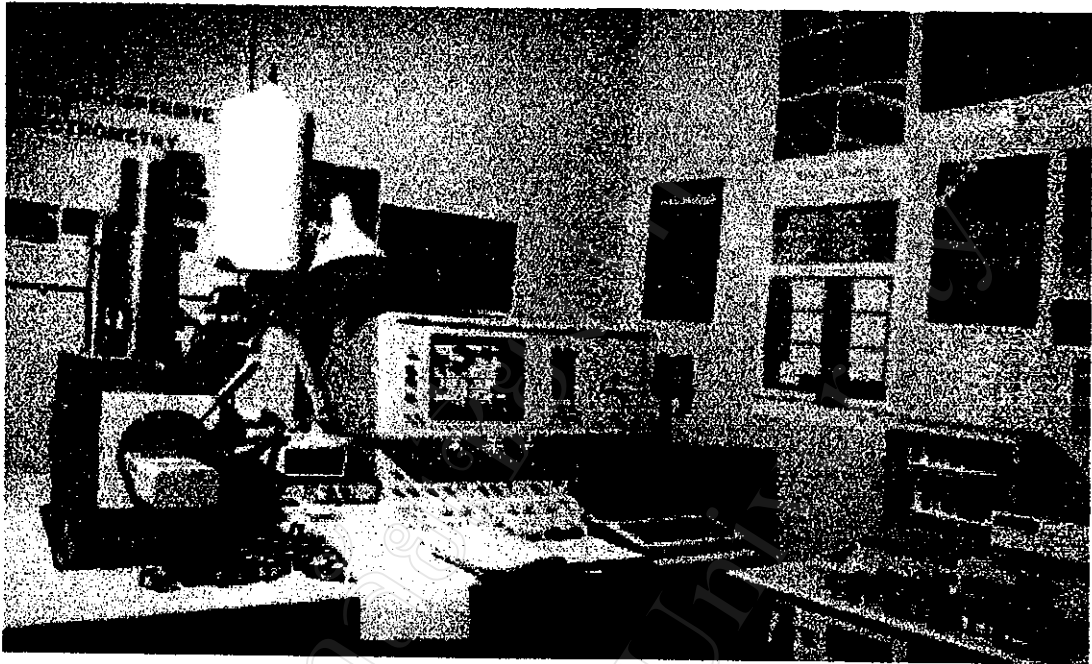
วิเคราะห์ด้วยวิธี Energy dispersive spectrometry (EDS) โดยจะมีหัววัดความเข้มและพลังงานของรังสีเอกซ์อยู่ภายในกล้องดังแสดงในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.5 กล้อง Metallurgical microscope



รูปที่ 3.6 กล้อง zoom stereo microscope Olympus



รูปที่ 3.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)ของ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.1.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุ

X-ray powder diffraction

X-ray powder diffraction ของบริษัท SIEMENS จากประเทศเยอรมัน model D500/501 ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของวัสดุ รังสีเอกซ์ที่ใช้คือชนิด $\text{Cu K}\alpha_1$ ที่มีความยาวคลื่น 1.540 Å เป็นของห้องปฏิบัติการวิจัย Electro-ceramics and X-ray research ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 เครื่อง x-ray powder diffraction

3.1.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุ

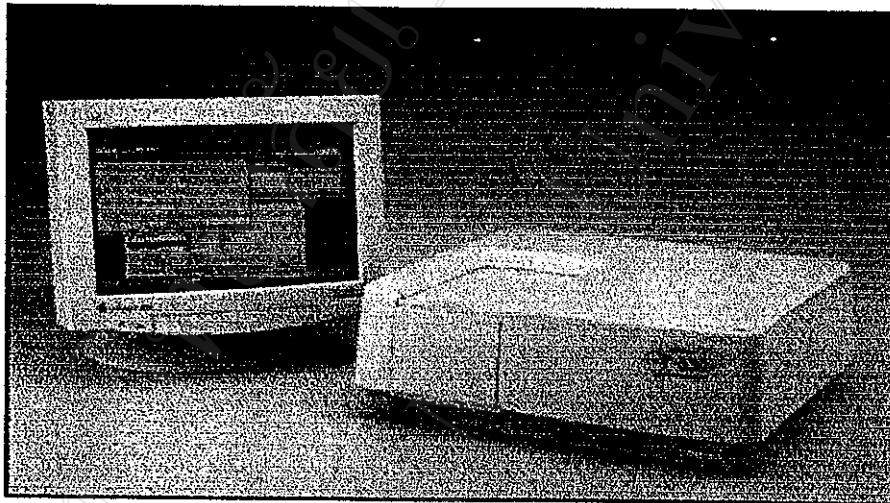
Scanning electron microscope (SEM)

Scanning electron microscope ของบริษัท JOEL จากประเทศญี่ปุ่น model 840A ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุโดยวิธี Energy dispersive spectrometry ดังรูปที่ 3.7

3.1.5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาค่า Energy gap (E_g) ของวิสเกอร์

UV – visible spectrophotometer

UV – visible spectrophotometer ของศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นของของบริษัท Jasco จากประเทศอังกฤษ model UV 530 ใช้ในการหาค่า Energy gap ของวิสเกอร์จาก วิธี UV-visible transmission spectrometry ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 เครื่อง UV-Visible spectrophotometer

3.1.6 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การตรวจวัดก๊าซ

1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมหัววัดก๊าซวิสเกอร์ MoO_3

1.1) Cover slide

Cover slide ของบริษัท Menzel – glasser จากประเทศเยอรมัน ขนาด $24 \times 40 \times 0.2 \text{ mm}$ ใช้สำหรับเป็นฐานรองรับวิสเกอร์และขั้วไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.10 หมายเลข 2

1.2) ลวดทองแดง

ลวดทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.125 mm ใช้สำหรับนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัววัดดังแสดงในรูปที่ 3.10 หมายเลข 3

1.3) แผ่นทองแดง

แผ่นทองแดงรูปทองคำหนา 0.125 mm ตัดให้มีขนาด 3 X 3 mm ใช้เชื่อมติดกับลวดทองแดง และผิว Cover slide และเป็นตัวเชื่อมการนำไฟฟ้าระหว่างลวดทองแดงกับ Silver paint ดังแสดงในรูปที่ 3.10 หมายเลข 3

1.4) ไม้ปลายแหลม

ทำจากไม้จิ้มฟันเหลาปลายให้แหลมใช้สำหรับลากเส้น Silver paint เพื่อต่อวงจรไฟฟ้าให้กับวิสเกอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3.10 หมายเลข 1

1.5) Silver paint

Silver paint ของบริษัท Fujikura kasei จากประเทศญี่ปุ่นชนิด D-550 ใช้สำหรับทำขั้วไฟฟ้าให้วิสเกอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3.11 หมายเลข 1

1.6) กาว Three bond คราซ้าง

ใช้สำหรับติดขั้วแผ่นทองแดงกับแผ่น cover slide ดังแสดงในรูปที่ 3.11 หมายเลข 3

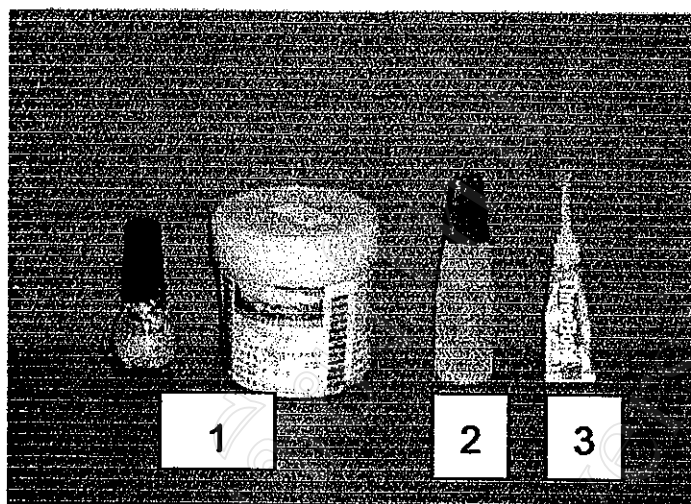
1.7) กาวยางน้ำ

ใช้สำหรับติดวิสเกอร์กับแผ่นกระจก ดังแสดงในรูปที่ 3.11 หมายเลข 2



รูปที่ 3.10 อุปกรณ์ที่ใช้เตรียมหัววัดก๊าซวิสเกอร์ MoO_3

1. ไม้ปลายแหลม 2. Cover slide
3. ลวดทองแดงที่เชื่อมกับแผ่นทองแดงรูปทองคำ



รูปที่ 3.11 อุปกรณ์สำหรับเตรียมหัววัดแก๊สโมลิบดีนัม MoO_3 (ต่อ)

1. Silver paint 2. กาวยางน้ำ 3. กาว three bound

2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความร้อนและวัดอุณหภูมิ

2.1) หัวแร้ง

หัวแร้ง Hakko จากประเทศญี่ปุ่น model 465-6 ใช้กับความตํ่าศักย์ไฟฟ้า 220-250V AC กำลังไฟฟ้า 60 W ใช้สำหรับ ให้ความร้อนแก่วัดแก๊สซึ่งสามารถให้ความร้อนได้สูงสุด 500 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 3.13 หมายเลข 4

2.2) Dimmer switch

Dimmer switch KUM model AM501 ผลิตในประเทศไทย ใช้สำหรับปรับความร้อนที่ใหแก่วัดแก๊ส ดังแสดงในรูปที่ 3.13 หมายเลข 5

2.3) Thermocouple type K

Thermocouple type K ชนิดสายไฟขนาดเล็กใช้สำหรับวัดอุณหภูมิดังแสดงในรูปที่ 3.14 หมายเลข 3

2.4) Digital thermometer

Digital thermometer ของบริษัท Omega model 871Aใช้ต่อกับ thermocouple สำหรับวัดอุณหภูมิดัง แสดงในรูปที่ 3.13 หมายเลข 1

3) อุปกรณ์สำหรับวัดสภาพด้านทานไฟฟ้า

3.1) power supply ของบริษัท Hewlett packard จากประเทศสหรัฐอเมริกา model E 3633A ใช้ในการจ่ายไฟกระแสตรง 10 V ให้กับหัววัดก๊าซดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 6

3.2) autoranging pico ammeter ของบริษัท Kietthley จากประเทศสหรัฐอเมริกา model 485 ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหัวเพื่อใช้คำนวณค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าของหัววัดดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 5

3.3) microcomputer CPU 133 MHz ใช้ในการเก็บข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 1

4) อุปกรณ์สำหรับวัดความเข้มข้นของก๊าซในระบบ

4.1) organic vapor gas sensor ของบริษัท Figaro จากประเทศญี่ปุ่น model TGS 822 ใช้ในการวัดความเข้มข้นของไอของเอทิล แอลกอฮอล์ และ ไอของอะซีโตน ดังแสดงในรูปที่ 3.13 หมายเลข 2

4.2) power supply RS component PL 310 ใช้จ่ายไฟกระแสตรง 10 V ให้แก่ organic vapor gas sensor ดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 2

4.3) power supply TSX 1820P ใช้สำหรับจ่ายไฟกระแสตรง 10 V ให้แก่ heater ของ organic vapor gas sensor ดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 4

4.4) digital multimeter ของบริษัท Kietthley จากประเทศสหรัฐอเมริกา model 196 ความละเอียด 1 μV ใช้วัดความต่างศักย์รวมความต้านทานขนาด 10 k Ω ซึ่งค่อนข้างตรงกับ organic vapor gas sensor ซึ่งจะใช้คำนวณความเข้มข้นของก๊าซในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 3

4.5) Microcomputer ใช้ในการเก็บข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 1

5) อุปกรณ์สำหรับวัดเวลาการตอบสนอง (response time)

5.1) Microcomputer CPU 133 MHz ซึ่งสามารถปรับช่วงเวลาที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลได้ดังแสดงในรูปที่ 3.12 หมายเลข 1

5.2) นาฬิกาจับเวลาใช้ในการหาค่า อัตราการเก็บข้อมูล (sampling rate) ดังแสดงในรูปที่ 3.16

6) สารระเหย และ ชุดติดตั้ง

6.1) ethyl alcohol (C_2H_5OH) Northern Chemical ความบริสุทธิ์ 95 %

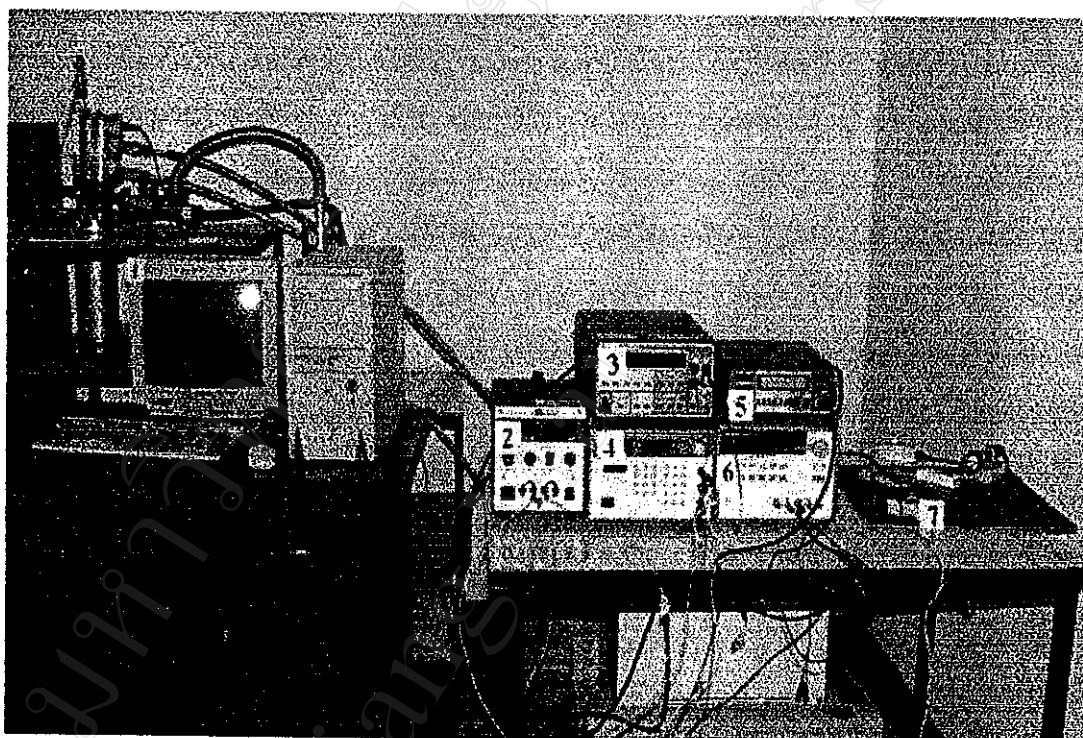
6.2) acetone (CH_3COCH_3) Northern Chemical ความบริสุทธิ์ 95 %

6.3) หลอดดูดและหยดสารละลาย (dropper)

6.4) ตำลึงชนิด cotton ball ครรภพยาบาลดังแสดงในรูปที่ 3.15 หมายเลข 1

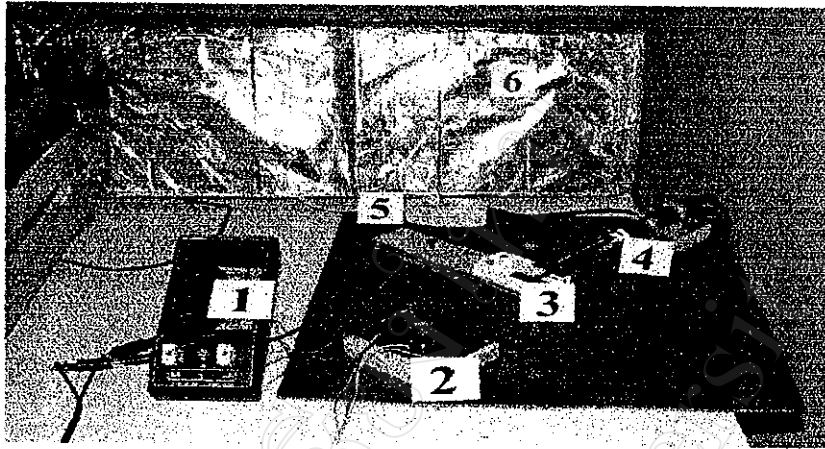
6.5) เหล็กเสียบกระดาษดังแสดงในรูปที่ 3.15 หมายเลข 2

6.6) กलोंกระดาษหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ดังแสดงในรูปที่ 3.13 หมายเลข 6



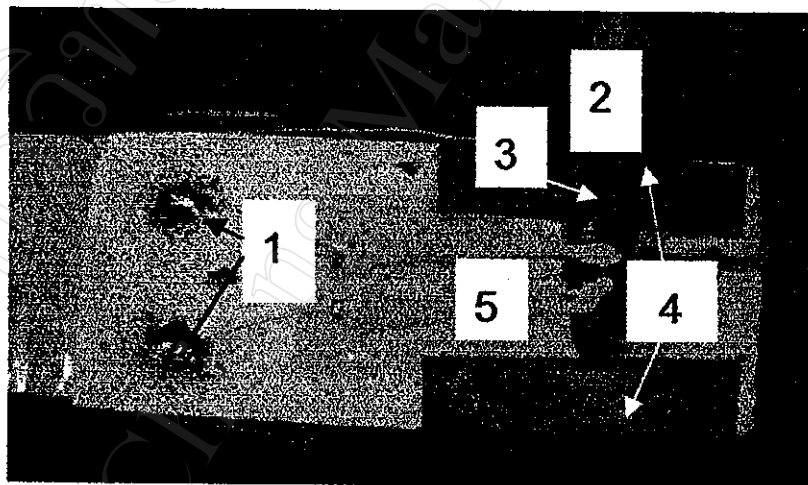
รูปที่ 3.12 ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบการตรวจจับก๊าซของหัววัดก๊าซวิสเกอร์ MoO_3

- | | |
|---|---|
| 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ | 2. Power supply (Thurlby thandar PL 310) |
| 3. Digital multimeter | 4. Power supply (Thurlby electronics THX 1820P) |
| 5. autorange pico amemeter | 6. Power supply (Helett packard) |
| 7. ชุดอุปกรณ์ให้ความร้อน วัดความเข้มข้นของก๊าซ และ ที่ยึดหัววัดก๊าซ | |



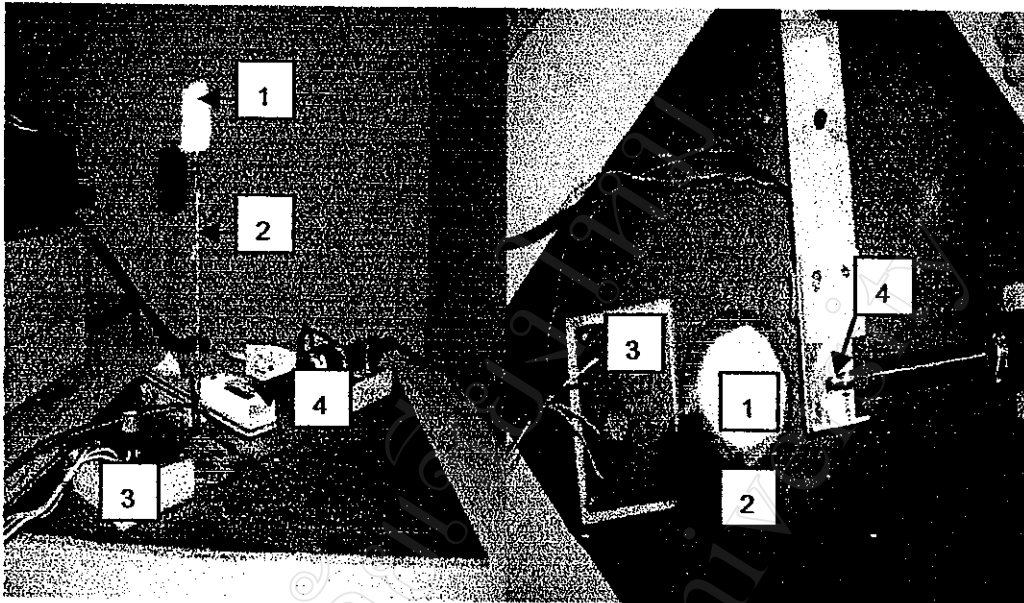
รูปที่ 3.13 ชุดอุปกรณ์ให้ความร้อน วัดความเข้มข้นของก๊าซ และ ที่ยึดหัววัดก๊าซได้แก่

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. digital thermometer | 2. organics vapor gas sensor |
| 3. ที่จับหัววัดก๊าซ | 4. หัวแรงบัคกรี |
| 5. dimmer switch | 6. ถังรองกระดาดหัวอุณหภูมิเนียมฟอยด์ |



รูปที่ 3.14 ที่จับหัววัดก๊าซ

- | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 1. ที่พักสายไฟ | 2. หัวแรง | 3. Thermocouple |
| 4. ที่หนีบหัววัดก๊าซ | 5. หัววัดก๊าซ | |



ก

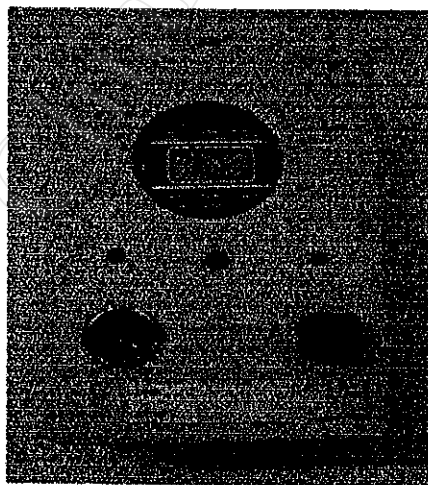
ข

รูปที่ 3.15 แสดงการติดตั้งลำโพงสารระเหยที่เสียบอยู่บนเหล็กเสียบกระดาษซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด ไอของเอทิล แอลกอฮอล์ หรือ ไอของอะซิโตน

ก. มองจากด้านข้าง

ข. มองจากด้านบน

1. ลำโพงสารระเหย 2. ที่เสียบกระดาษ 3. organics vapor gas sensor
4. หัววัดก๊าซ



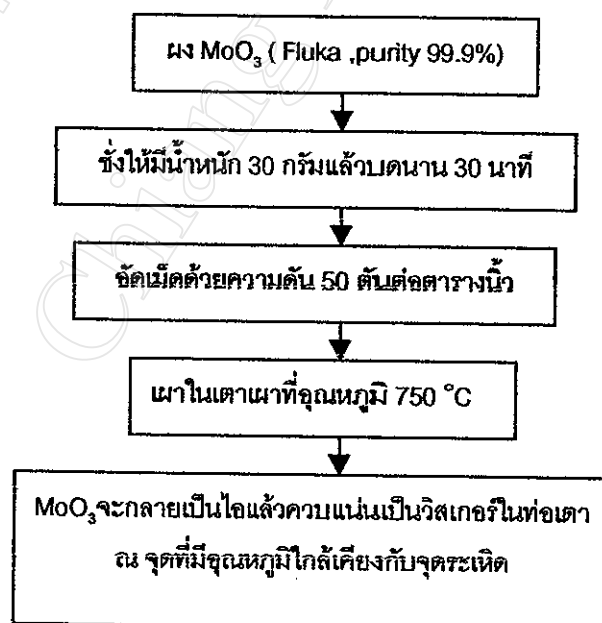
รูปที่ 3.16 นาฬิกาจับเวลา

3.2 การปลูกวิสเกอร์ MoO_3

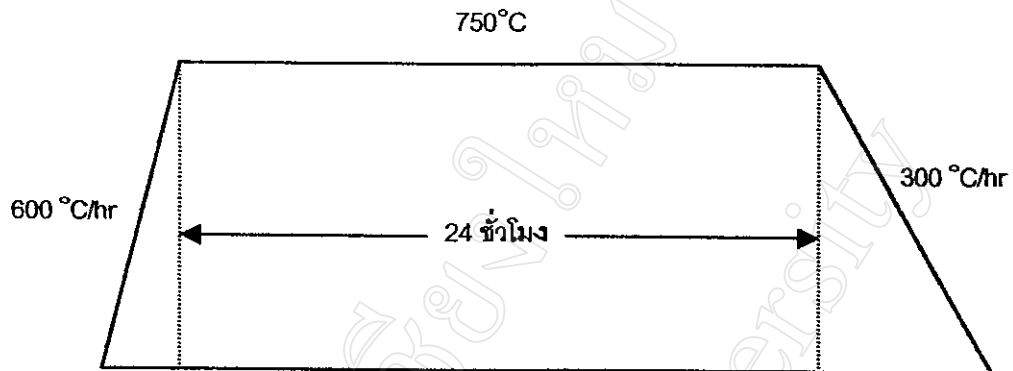
การปลูกวิสเกอร์ทำได้โดยวิธีการปลูกผลึกจากไอ (growth from vapor) จากผง MoO_3 ที่มีความบริสุทธิ์ 99.9 % โดยมีขั้นตอนดังนี้

ซึ่งผง MoO_3 ให้ได้น้ำหนัก 30 กรัมแล้วนำไปบดในครกบดสารเป็นเวลานานประมาณ 30 นาที จนละเอียด จากนั้นจึงนำผงที่ได้ไปอัดเม็ด โดยคักผง MoO_3 ที่บดแล้วใส่ในน้ำอัดเม็ดรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ใช้เครื่องอัดแรงดันไฮโดรลิกอัดเม็ดด้วยแรงดัน 50 ตันต่อตารางนิ้ว นำไปเผาในเตาเผาสารไฟฟ้าแบบท่อแนวนอน ตรวจสอบอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่างๆของเตาเมื่อตั้งอุณหภูมิของเครื่องควบคุมอุณหภูมิของเตาไว้ที่ $750\text{ }^{\circ}\text{C}$ โดยใช้ thermocouple กับ digital thermometer เพื่อหาช่วงบริเวณในเตาที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอ นำเม็ด MoO_3 มาวางไว้ที่ตรงกลางของช่วงบริเวณดังกล่าว โดยจะวางลงบนแผ่นอลูมินาซึ่งใช้เป็นฐานรองและเปิดฝาต่อเตาทั้งสองด้าน เริ่มเผาเม็ด MoO_3 โดยให้อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในเตาเผาเป็น $10\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ จนกระทั่งเตามีอุณหภูมิ $750\text{ }^{\circ}\text{C}$ จึงให้รักษาอุณหภูมิให้คงที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้เตาเผาเย็นตัวลงด้วยอัตรา $5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ดังรูป 3.18

เมื่อเตาเผามีอุณหภูมิ $750\text{ }^{\circ}\text{C}$ MoO_3 จะระเหิดไปควบแน่นเป็นวิสเกอร์ที่ผนังท่อเตา ณ จุดที่มีอุณหภูมิประมาณ $700\text{ }^{\circ}\text{C}$ ซึ่งเป็นจุดระเหิดของ MoO_3 ⁽¹⁵⁾

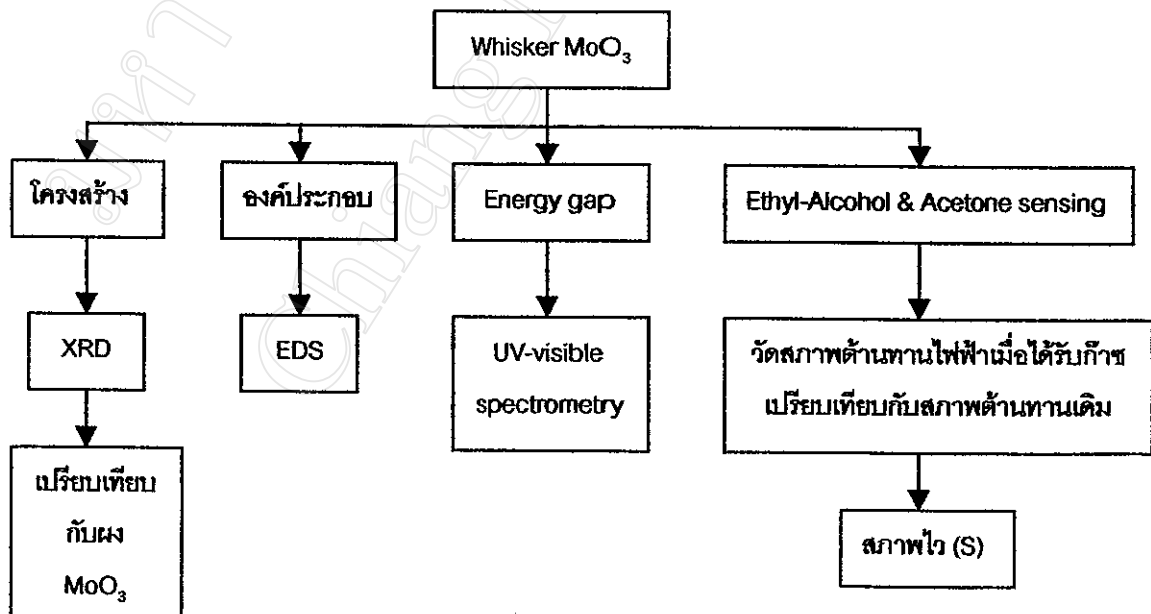


รูปที่ 3.17 แผนผังแสดงวิธีการปลูกวิสเกอร์ MoO_3



รูปที่ 3.18 แผนผังแสดงอุณหภูมิของเตาเผาที่ใช้เตรียมวิสเกอร์

การวิเคราะห์สมบัติของวิสเกอร์จะทำการวิเคราะห์โครงสร้าง โดยวิธี X-ray diffraction (XRD) วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยวิธี Energy dispersive spectrometry (EDS) หาค่า Energy gap (E_g) โดยวิธี UV-visible transmission spectrometry และสมบัติการตรวจจับก๊าซของวิสเกอร์ต่อไอของเอทิลแอลกอฮอล์ และ ไอของอะซิโตนดังแผนภาพ



รูปที่ 3.19 แผนผังแสดงการวิเคราะห์สมบัติของวิสเกอร์ MoO_3

3.3 การวิเคราะห์โครงสร้าง

การวิเคราะห์โครงสร้างของวิสเกอร์ทำได้ด้วยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) โดยใช้เครื่อง X-ray diffractometer SIEMENS D5000/501 ซึ่งใช้ x-ray ชนิด $\text{Cu-K}\alpha_1$ ที่มีความยาวคลื่น 1.540 Å โดยการบดวิสเกอร์ที่เตรียมได้ให้ละเอียดแล้วอัดลงไปใน sample holder แล้วตั้งมุมแบรกก์ (2θ) ของรังสีเอกซ์ตั้งแต่ $10^\circ - 60^\circ$ โดยใช้ power 30 kV 20 mA

3.4 การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวิสเกอร์โดยวิธี Energy dispersive spectrometry (EDS)

การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวิสเกอร์ทำได้โดยการติดแท่งวิสเกอร์ลงบน stub ทองเหลือง แล้วเคลือบฟิล์มบางคาร์บอนโดยวิธี evaporation ทับลงไปในวิสเกอร์ แล้วใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน JEOL 840A เลือกระบิเวณที่จะตรวจสอบที่มีผิวเรียบ เมื่ออิเล็กตรอนตกกระทบบริเวณที่จะตรวจสอบแล้ว หัววัดจะวัดค่าพลังงานและความเข้มของรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้นและสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอกซ์และพลังงานของรังสีเอกซ์แล้วนำค่าพลังงาน ณ ตำแหน่งที่เกิดพีคไปวิเคราะห์ว่าเป็นรังสีเอกซ์ที่มีต้นกำเนิดจากธาตุชนิดใด ดูตัวอย่างในตารางที่ 2.1 ทำให้ทราบธาตุที่เป็นองค์ประกอบของวิสเกอร์ได้

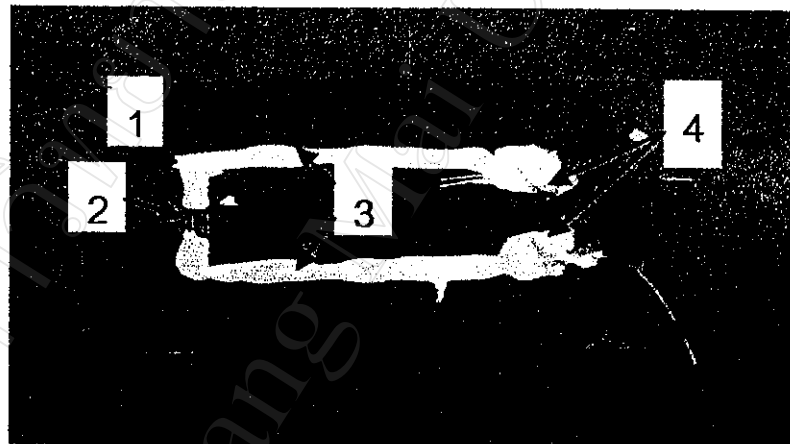
3.5 การหาค่า Energy gap (E_g) โดยวิธี UV-visible transmission spectrometry

ตัดกระจกใสครึ่งหนึ่งให้มีขนาด 1.5×1 cm แล้วนำวิสเกอร์ที่เตรียมได้มาทาภาวาทนน้ำบริเวณปลายทั้ง 2 ด้านและจัดเรียงเป็นแถวจนเต็มพื้นที่ของกระจกใสครึ่งหนึ่งแล้วนำไปติดที่ sample holder จัดให้ถ้าแสงตกกระทบบริเวณที่ไม่ได้ทาภาวาทนน้ำ ศึกษา UV-visible transmission spectrum ของวิสเกอร์ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 – 900 nm โดยใช้เครื่อง UV-visible spectrophotometer Jasco UV 530 แล้ววิเคราะห์หาค่า Energy gap จากทฤษฎีตามหัวข้อที่ 2.5

3.6 การวิเคราะห์การตรวจวัดก๊าซ

3.6.1 การเตรียมหัววัดก๊าซ

ติดวิสเกอร์ที่เตรียมได้ลงบนแผ่น cover slide โดยการทาकाอย่างนำลงบนแผ่น cover slide เพียงเล็กน้อยแล้วจึงวางวิสเกอร์ที่เตรียมได้ลงบนกาที่ทาไว้ นำไปอบให้กาแห้งที่อุณหภูมิ 150 °C นาน 20 นาทีจากนั้นใช้ Silver paint ทาบริเวณปลายทั้งสองข้างตามความยาวของวิสเกอร์ โดยเว้นบริเวณช่วงกลางวิสเกอร์ประมาณ 1-2 mm แล้วนำแผ่นทองแดงหุ้มทองที่ติดสายทองแดงแล้วมาติดลงบนแผ่น cover slide โดยใช้กา three bond คราข้าง เพื่อเป็นขั้วนำไฟฟ้าแก่วิสเกอร์ จากนั้นใช้ silver paint ลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างวิสเกอร์กับขั้วไฟฟ้าแล้วจึงนำไปอบให้ silver paint แห้ง จะได้หัววัดก๊าซ ที่มีลักษณะดังรูป 3.20



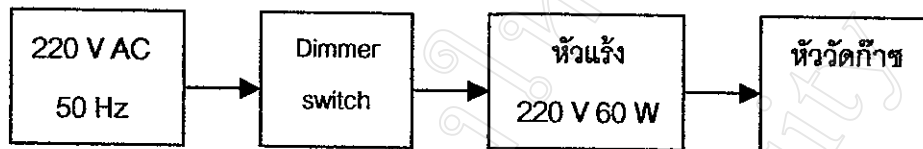
รูปที่ 3.20 ลักษณะของหัววัดก๊าซที่เตรียมได้

1. cover slide 2. วิสเกอร์ MoO_3 3. Silver paint
4. แผ่นทองแดงหุ้มทองคำที่ติดเส้นลวดทองแดง

3.6.2 การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการตรวจวัดก๊าซ

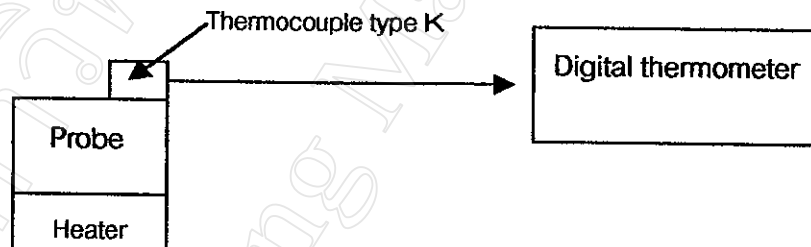
การทดสอบการตรวจวัดก๊าซทำได้โดยการวัดความต้านทานไฟฟ้าของวิสเกอร์เมื่อวิสเกอร์ได้รับก๊าซในสถานะที่วิสเกอร์มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นส่วนระบบที่ใช้จึงประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 อุปกรณ์ควบคุมความร้อน ประกอบด้วย หัวแรง Hakko 465-6 ที่วางอยู่ใต้ หัววัดก๊าซ และ dimmer switch KUM- AM501 โดยการต่อ dimmer switch เข้ากับหัวแรง ดังรูปที่ 3.21 เพื่อปรับกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้หัวแรงทำให้ปรับอุณหภูมิของ หัววัดก๊าซ เป็นค่าต่างๆ ได้



รูปที่ 3.21 แผนผังแสดงการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความร้อน

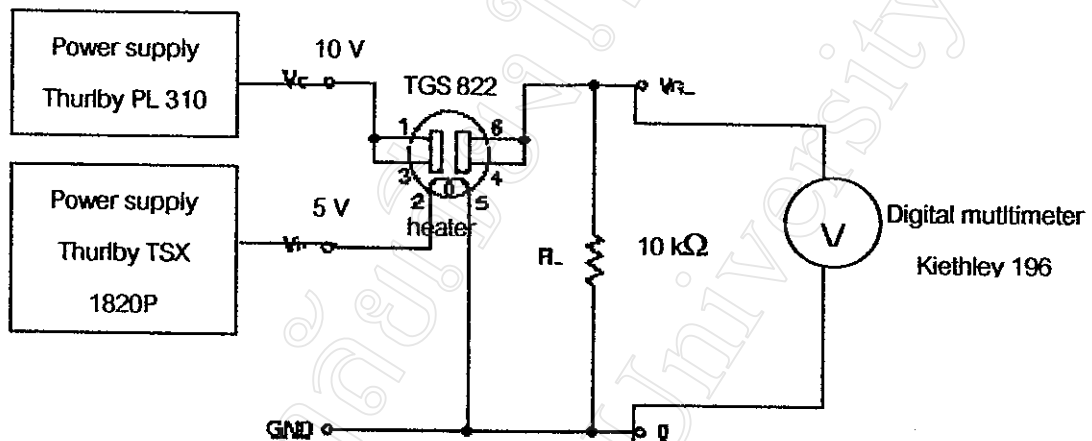
ส่วนที่ 2 อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิของ หัววัดก๊าซ ประกอบไปด้วย thermocouple type K ของบริษัท Omega และ Digital thermometer Omega 871A ดังรูปที่ 3.22 ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของ หัววัดก๊าซ โดยจะใช้ลวดมัด thermocouple ติดกับที่หนีบหัววัดก๊าซ ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของรอยต่อระหว่างโลหะของ thermocouple ตัวนี้อยู่บนแผ่น cover slide พอดี



รูปที่ 3.22 แผนผังแสดงเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของก๊าซในระบบ

ประกอบด้วย Figaro gas sensor TGS 822 แผงวงจรพร้อมความต้านทานขนาด $10\text{ k}\Omega$ digital multimeter และ DC Power supply 2 ตัว ตัวหนึ่งใช้เพื่อจ่ายไฟเลี้ยง Heater ที่อยู่ในตัว gas sensor โดยใช้ความต่างศักย์ 5 V อีกตัวหนึ่งใช้สำหรับจ่ายความต่างศักย์ input ให้กับวงจรวัดความเข้มข้นของก๊าซโดยใช้ความต่างศักย์ 10 V ดังรูปที่ 3.23



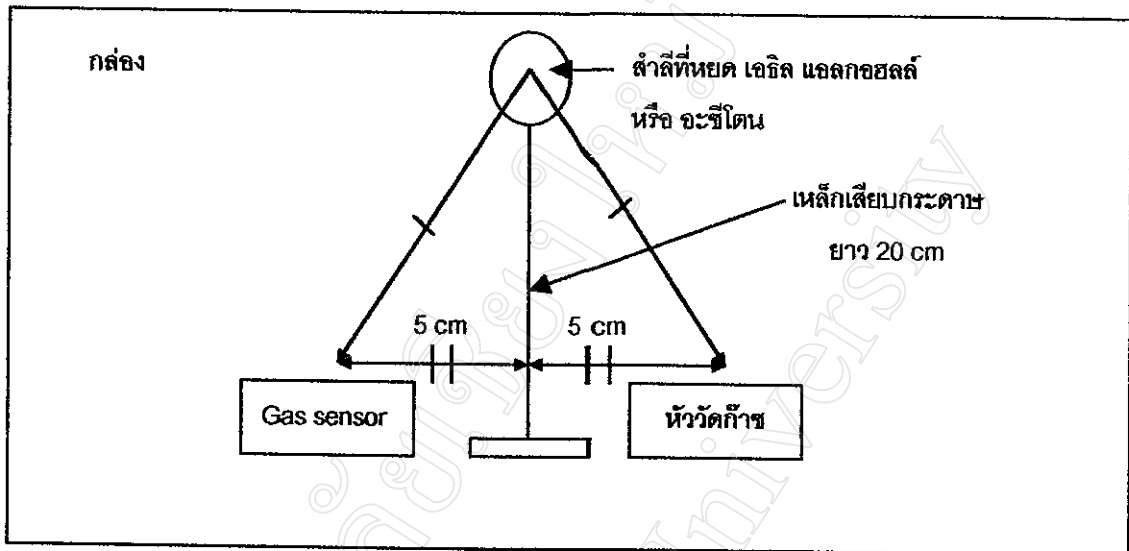
รูปที่ 3.23 แผนผังวงจรไฟฟ้าของ Figaro gas sensor TGS 822 และ อุปกรณ์ประกอบ

ความเข้มข้นของก๊าซในระบบคำนวณได้จากความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทาน R_L ขนาด $10\text{ k}\Omega$ ซึ่งใช้ digital multimeter ในการวัด และต่อเชื่อมเข้ากับไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทาน R_L แบบ real time ในเวลาเดียวกันกับการวัดกระแสที่ไหลผ่านวีสเตอร์

ส่วนที่ 4 แหล่งกำเนิดก๊าซและฝาปิด

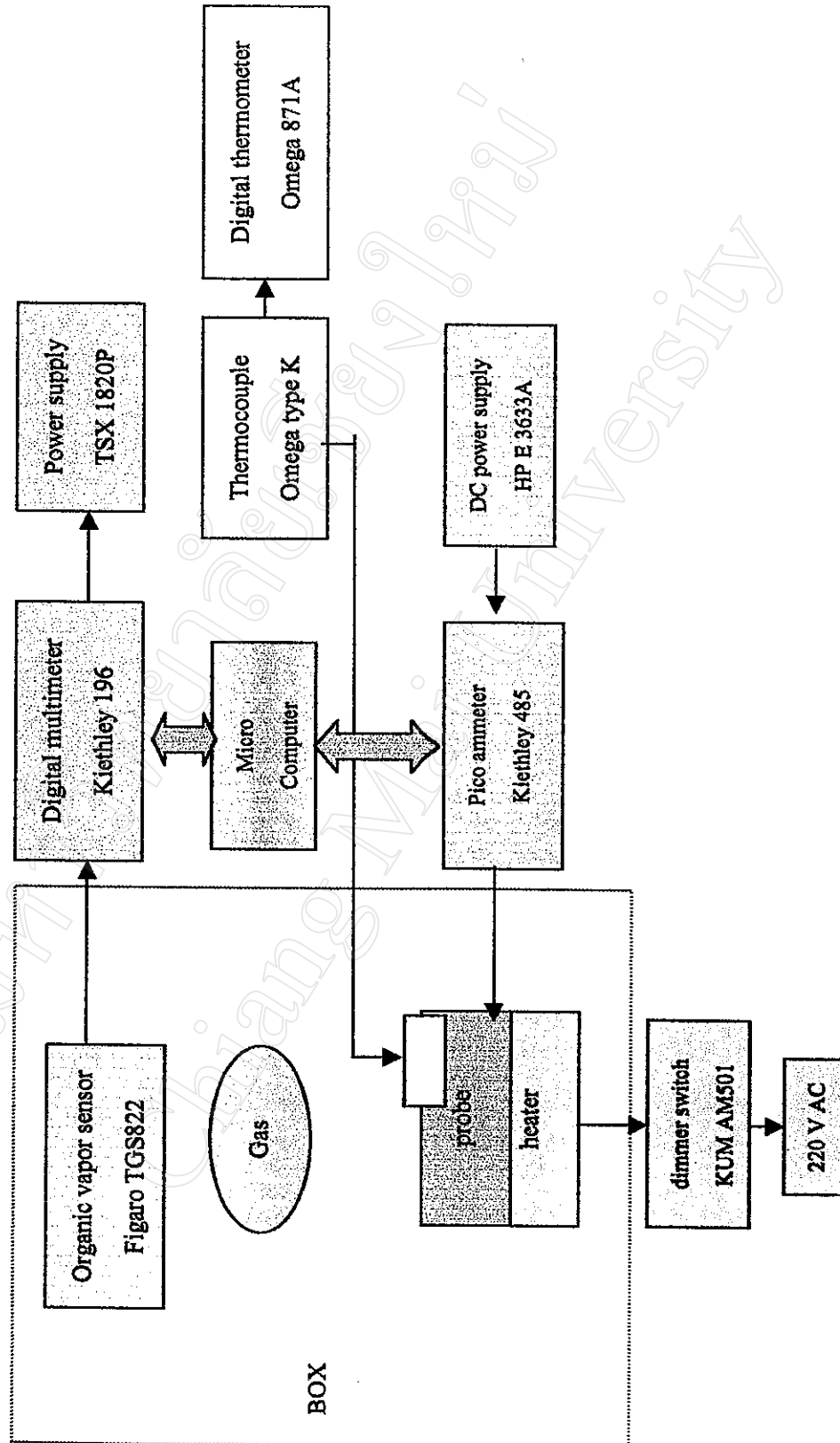
เนื่องจากเอริลแอลกอฮอล์ และ อะซีโตน เป็นสารระเหยที่แพร่กระจายในอากาศได้น้อย จึงสามารถควบคุมความเข้มข้นของก๊าซในระบบได้ง่าย แหล่งกำเนิดก๊าซที่ใช้คือถ้ำลิที่หยด เอริล แอลกอฮอล์ หรือ อะซีโตน ที่เลียบอยู่บนยอดของเหล็กเสียบกระดากที่อยู่สูงจากพื้นประมาณ 20 cm โดยจัดตำแหน่งที่วางเหล็กเสียบกระดากให้อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่าง Figaro gas sensor กับ หัววัดก๊าซ พอดีเพื่อให้ระยะทางการแพร่ของก๊าซถึง Figaro gas sensor และ หัววัดก๊าซ เท่ากันดังรูปที่ 3.24 ความเข้มข้นของก๊าซในระบบสามารถคำนวณได้จากค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานขนาด $10\text{ k}\Omega$ การรักษาความเข้มข้นของก๊าซในระบบทำได้โดยใช้กล่องกระดากหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ ครอบปิดระบบ การปรับความเข้มข้นของก๊าซในระบบทำได้โดยการยกกล่องให้ด้านล่างของกล่องเผยขึ้นเพื่อเปิดให้ก๊าซในระบบออกไปสู่ภายนอกในระยะ

เวลาที่เหมาะสม จากนั้นจึงปิดกล่องให้สนิทเหมือนเดิม จะทำให้ความเข้มข้นของก๊าซในระบบลดลง



รูปที่ 3.24 การจัดวางตำแหน่งของแหล่งกำเนิดก๊าซ

เมื่อนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาประกอบเป็นระบบตรวจสอบการตรวจวัดก๊าซจะมีลักษณะดังแผนผังในรูปที่ 3.25



รูปที่ 3.25 แสดงภาพรวมของระบบตรวจสอบการตรวจวัดก๊าซ

3.6.3 การทดลองทดสอบการตรวจวัดก๊าซ

นำหัววัดก๊าซมาใส่ในที่ยึดหัววัดก๊าซ โดยให้หัววัดอยู่บนหัวแรงพอดี้ ดังรูปที่ 3.13 แล้วให้ความร้อนแก่วิสเกอร์จนกระทั่งมีอุณหภูมิตามต้องการ โดยการอ่านค่าอุณหภูมิจาก digital thermometer และการปรับ dimmer switch จ่ายไฟกระแสตรงแก่วิสเกอร์ โดยใช้ความต่างศักย์ 10 V วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวิสเกอร์ โดยใช้ pico ammeter โดยจะเชื่อมต่อกับ pico ammeter กับไมโครคอมพิวเตอร์ทางพอร์ตขนานเพื่ออ่านค่า และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวิสเกอร์กับเวลาแบบ real time แล้วแสดงผลทางหน้าจอ ในเวลาเดียวกันจ่ายไฟให้กับ Figaro gas sensor TGS 822 โดยให้ความต่างศักย์ Input 10 V และความต่างศักย์ของ heater 5 V จะเห็นว่าความต่างศักย์คกร้อม R_L ที่วัดได้จะลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ค่าคงที่แล้วก็จึงเริ่มการทดลอง

ใช้ dropper หยดเอธิลแอลกอฮอล์ หรือ อะซีโตน จำนวน 50 ลงบนก้อนสำลีแบบ cotton ball แล้วนำไปเสียบไว้ที่ยอดของเหล็กเสียบกระดาษ

เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้วก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มบันทึกค่ากระแสที่ไหลผ่านวิสเกอร์และความต่างศักย์คกร้อม R_L ในวงจรของ Figaro gas sensor ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาทีแล้วก็ให้นำเหล็กเสียบกระดาษที่หยดเอธิลแอลกอฮอล์ หรือ อะซีโตน ตั้งให้ตรงจุดในรูปที่ 3.20 และเอากล่องมาครอบระบบให้สนิท (สามารถปรับความเข้มข้นของก๊าซเริ่มต้นจากจำนวนหยดของเอธิลแอลกอฮอล์ หรือ อะซีโตน) สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลผ่านวิสเกอร์กับเวลา และ ความต่างศักย์คกร้อม R_L กับเวลาจากกราฟ จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวิสเกอร์จะเพิ่มขึ้นตามความ ต่างศักย์คกร้อม R_L รอประมาณ 2 นาทีแล้วก็เปิดกล่องกระดาษที่ครอบระบบออกพร้อมกับนำแหล่งกำเนิดก๊าซออกจากระบบทันที ความเข้มข้นของก๊าซในระบบจะลดลงเรื่อยๆ

จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวิสเกอร์จะลดลงตามความ ต่างศักย์คกร้อม R_L รอให้ความต่างศักย์คกร้อม R_L เข้าสู่ค่าเดิมเมื่อก่อนที่จะนำแหล่งกำเนิดก๊าซเข้าไปในระบบประมาณ 3 นาทีจึงให้คอมพิวเตอร์หยุดบันทึก

การวิเคราะห์ผลการทดลองทำได้โดยการคำนวณค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (ρ) ของวิสเกอร์จากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวิสเกอร์และขนาดของวิสเกอร์ตามสมการ

$$\rho = \frac{VA}{IL} \quad (\Omega \cdot \text{cm}) \quad (3.1)$$

เมื่อ V คือความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้วิสเกอร์มีค่า 10 V

A คือพื้นที่หน้าตัดที่ตัดจากกับทิศทางของการนำกระแสไฟฟ้า (cm^2)

I คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวิสเกอร์

L คือระยะทางที่กระแสไหลผ่านวิสเกอร์ (cm)

แล้วคำนวณค่าความไวจากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าก่อนวิสเกอร์ได้รับก๊าซและขณะได้รับก๊าซ ส่วนการหาค่าของเวลาการตอบสนอง (response time) นั้นสามารถหาค่าได้จากกราฟระหว่างสภาพต้านทานไฟฟ้าของวิสเกอร์กับเวลา ดังรูปที่ 2.10

3.6.4 การทดลองเพื่อหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดไอของเอทิลแอลกอฮอล์ และอะซีโตน

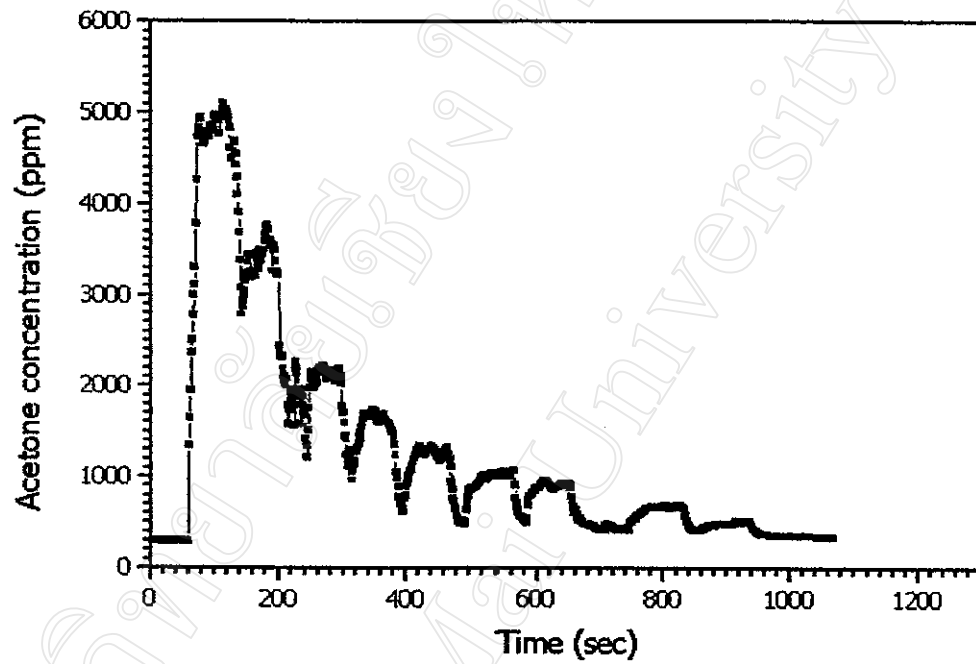
ในการทดลองนั้นในขั้นแรกจะทดลองเพื่อหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดไอของเอทิลแอลกอฮอล์ และ อะซีโตน เป็นอุณหภูมิที่วิสเกอร์มีสภาพไว (sensitivity) คือก๊าซสูงที่สุดโดยการควบคุมให้ความเข้มข้นของก๊าซในระบบคงที่แต่แปรค่าของอุณหภูมิของวิสเกอร์ ในการทดลองแต่ละครั้ง

3.6.5 การทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพไวกับความเข้มข้นของก๊าซ

ในขั้นต่อมาเมื่อได้ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตรวจวัดก๊าซแต่ละชนิดแล้ว จะแปรค่าความเข้มข้นของก๊าซและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพไวโดยให้หัววัดมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตรวจวัดก๊าซแต่ละชนิดที่ได้จากการทดลองในหัวข้อที่ 3.6.4 เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างสภาพไวกับความเข้มข้นของก๊าซเพื่อจะใช้ในการแปรค่าสภาพความเป็นความเข้มข้นของก๊าซ

การแปรค่าความเข้มข้นของก๊าซทำได้โดยการยกฝากล่องที่ครอบระบบให้สูงจากพื้น 3 cm เพื่อให้ก๊าซที่อยู่ภายในออกจากกล่องและ อากาศภายนอกเข้ามาในกล่องเป็นเวลา 30-60 วินาที แล้วจึงปิดกล่องครอบระบบให้สนิทเป็นเวลา 1.5-2 นาที เมื่อวัดความเข้มข้นของก๊าซในระบบ ด้วย Figaro gas sensor TGS 822 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซในระบบจะลดลงและเข้าสู่ค่าคงที่

ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะสามารถปรับความเข้มข้นของก๊าซในระบบให้ลดลงในลักษณะเหมือนกับ
ขั้นบันไดดังรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.26 แสดงลักษณะของความเข้มข้นของก๊าซที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพกับความเข้มข้นของก๊าซ